⑲日本国特許庁(JP).

① 特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A)

昭62-249834

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)10月30日

B 65 H 3/08 B 25 J 15/06

350

7456-3F H-7502-3F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

❷発明の名称

真空支持装置

②特 願 昭61-91017

②出 願 昭61(1986)4月19日

© 発明者 大道寺 安栄 ® 出願人 土道寺 安栄

埼玉県北葛飾郡鷲宮町鷲宮3-8-20

①出願人 大道寺 安栄 ②代理人 弁理士石原 詔二

埼玉県北萬飾郡鷲宮町鷲宮3-8-20

#### 明 福 書

- 1. 発明の名称 真空支持装置
- 2. 特許請求の範囲

(1) 結婚を (1) 結婚を (1) を (1) を (2) を (3) を (4) を (4) を (4) を (5) を (6) を (6)

(2) 終パットを抜輪部に沿って移動可能とした ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の真 空支持装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、薄板等の変形しやすい被支持物でも 変形することなく吸引支持することができる新規 な真空支持装置に関する。

(従来の技術)

さらに、従来の薄板の研磨装置では研磨すべき 薄板を支持固定する手段としては一端部をクラン プ手段で把持することによって研磨しているが、

#### 特開昭62-249834 (2)

把持部分は研磨できないため前後を交換して未研磨部分を研磨しなければならないという不都合があった。この球板を支持する手段として真空吸受手段によって下側から支持すれば溶板の上面の全面を一度に研磨できるという利点があるが、従来の真空支持手段を用いると被支持体と真空支持等段を用いると被支持体と真空支持を設定を表していた。

#### (発明が解決しようとする問題点)

該パットの端縁部に被支持物を位置せしめ該空気 孔から空気を吸引することによって該支持部とで がっトとの間酸及び該受着表面に真空吸着面を形成し該被支持物を真空支持することによって真空 板等の変形しやすい被支持物の変形を抑えて真空 支持することを可能とし、一度で全面を研究 は として適用を可能とした真空支持装置を ように支持することを可能とした真空支持装置を 提供することを目的とする

#### (問題を解決するための手段)

ットの歯縁部に被支持物を位置せしめ該空気孔から空気を吸引することによって該支持部と該パットとの間限及び該吸着表面に真空吸着面を形成し 該被支持物を真空支持するようにしたことを特徴 とする真空支持装置に存する。

#### (実施例)

. . .

: ...

以下に本発明の一実施例を添付図面に基づいて 説明する。

,図中、 2 は本発明に係る真空支持装置で、軸部

4と該軸部4の先端部に径大なる支持部6を設けてなる支持体8を有している。10は該支持体8の内部に設けられた空気孔である。該空気孔10の基端部は空気吸引装置(図示せず)に接続する真空接続孔11となり、また該空気孔10の先端部は該支持部6の吸着表面12に関口して空気吸引孔14となっている。

16は少なくとも端縁部分18を柔軟性ととを 略型状のパットで、 20を分して設けいるの 20を分して設けられるともにられるの 20を持して指数 20 ではいいの 30ででは、 30ででは、 40ででは、 40 持できるという利点がある。

24は核支持部4の吸着衷面12に穿設された 空気流路で、該空気孔10と該間陸空間20とを 連通するものである。

26は該パット16の基端部分17に連設固着 されかつ該軸4に摺動可能に取付けられたパット ホルダーである。28は該パットホルダー26の 基鎖部分に固着されるとともにシリンダー-3-0内 また、該パット16を移動可能としておけば、 に摺動可能に収納されたピストンである。該シリ ンダー30に圧力空気を送り込むことによって該 ピストン28は第1図の矢印A方向に押圧移動せ しめられる。このような構成としておけば、該パ ット16の蟾縁部の高さが該支持部6の吸着衰面 よりも再すぎで、被支持物Xが該吸着表面12に 十分密着していない状態のとき等に、核ピストン 2 8 を矢印 A 方向に移動させることによって抜パ ット16も矢印A方向に移動し、即ち該被支持物 Xは該吸着表面12に押しつけられて極めて良好 に密着し完全に吸着支持されることとなる。この 場合該吸着表面12及びパット16による吸着力

がピストン28によって移動せしめられる力より も大としておかなければ、その吸着状態が解除さ れてしまうことはいうまでもない。なお、Sは铵 ピストン28を矢印Aの反対方向に常時付勢する パネで、該シリンダー30内の圧力空気がなくな ると該ピストン28を矢印A方向に移動させて元 の位置に復帰させる作用をなす。

第4図に示すごとく、吸着表面12に被支持物X を乗せたり又は移動したりするときに、該パット 16を下方に移動させて該吸着表面12以下に改 却しておけば、該被支持物Xが該パット16に街 突せず、該パット16が邪魔になることがないと いう利点がある。

31は該パットホルダー26の中央部分に固定 されたブラケットである。垓ブラケット31の先 嫡郎にはスペーサ32を介して支持面延長板34 が取付けられるようになっている。核スペーサ3 2は中空となっており、該中空部にポルトを挿通 して該支持面延長板34を取付けるものである。

これらのプラケット31、スペーサ32及び支持 面延長板34は、被支持物Xが小さく該支持部6 とパット16とによって適切に支持吸着される場 合には使用する必要はないが、被支持物Xが大き く 該支持部 6 とパット 1 6 だけでは十分なる支持 吸着が行えない場合に用いることによって受け面 を拡げることによって適切な支持吸着を行うこと を可能とするものである。

(作用)

該支持部6の吸着表面12及び核パット16の 蟾縁部22に被支持物Xを位置せしめて該パット 16の閉放面側を該被支持物Xと該パット16の 嫡縁部とを接触によってシールし、該真空接続孔 1 1及び空気孔10を介して空気を吸引すること によって該空気渡路24及び間隙空間20を真空 状態として該吸着表面12及び該パット16の関 放面側に真空吸着面を形成し該被支持物×を真空 吸着支持することができる。

核パット16の嫡縁部分が十分なる柔軟性をも っている場合には、該蟾縁部分が屈曲して該吸者

表面12と面一の吸着面を形成するから該被支持 物 X は該吸着表面12に十分に密着しており確実 に支持吸着される。しかし、核パット16の熔縁 部分が先端だけが柔軟であるときには、該端縁部 と該吸着衷面12とが面一とならず被支持物 X が 核吸着衷面12に十分に宙者しないという事態も 考えられる。この場合には、前述したごとく、該 シリンダー30に圧力空気を送り込むことによっ て該ピストン28及び該パットホルダー26及び 該パット16を引き込んで該被支持物 X を該吸着 表面12に押しつけ完全に密着させて確実に吸着 支持するようにさせることができる。

| 核吸着表面12に形成される空気波路24は、 被支持物X、即ち製品の変形を惹起しない範囲内 において、多数設けることによって吸着面積は大 となり、したがって吸着力も大となる。製品の変 形と吸着力とを勘案して製品に対応した最適の空 気流路を設けること可能である。

該支持部6の吸着表面12の形状と該パット1 6の上面形状とは相似形とするのが好ましく、例

#### 特開昭62-249834 (4)

えば、上記実施例の如く、支持部6の上面形状が 円形の場合には該パット16の上面形状も円形と しておくのが、吸着状態が良好である。

なお、上記実施例では、該支持部6の吸着衷面12に空気吸引孔14を穿設した例を示したが、この空気吸引孔14の関口位置としては該支持部6の上面の吸着表面12だけではなく、第5図に示したごとく、該支持部6の裏面側に関口させ該間放空間20から空気を吸引させるようにすることもできる。即5、該空気吸引孔14は該支持部6の上面及び/又は裏面に関口していればよく、又該空気吸引孔14は複数設けてもよいものである。

また、上記した実施例では、竣支特部6の吸着 表面12は円形をした場合を説明したが、吸着支 持される物によって、この吸着表面の形状は適宜 変更できるもので、第6図に示すごとく、角形の 支持部とすることもでき、また大きな板等を支持 するときには、第7図に示すごとく、多数の支持 部6を設置することもできる。また、円形吸着表 面の場合でも取付けられる装置に応じて種々の変形が可能である。第8図には旋盤等に取付けた場合を略図的に示してある。なお、吸着衷面12を滑らす方向(横方向)への吸着保持力が不足する場合には、吸着衷面に滑り止め処理、例えばゴムコーティング又はゴム貼り付け等を行っておけば保持力が向上する。

第1図において、Bはパット16とパットホルーダー26を固着するボルトである。 垓ボルトBは 通常4本用いれば十分であるが、図面では他の3本は省略してある。

#### (発明の効果)

以上のように、本発明は、軸部と該軸部の先端部に設けられた支持部とを有する支持体の内部に致空気孔を設け、該支持部に該空気孔を関けを認定を対したパットを該支持部の必要を付けかつ該パットの婚縁部をなる。 ・ は性を維持して取付けかつ該パットの婚縁部を移動では、 ・ な変を表面の面よりもや、高く形成し、空気流路を ・ な支持部の吸着表面に穿護して形成して該空気孔

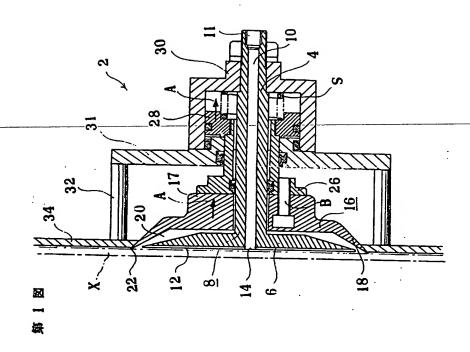
#### 4. 図面の簡単な説明

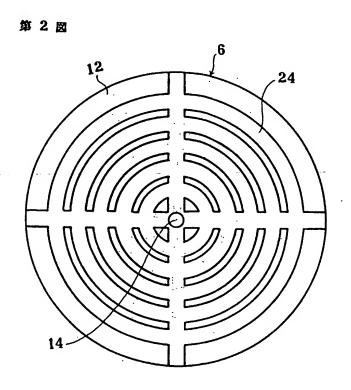
第1図は本発明の一実施例を示す断面図、第2 図は支持部の吸着表面の摘示図、第3図は支持体の協示断面図、第4図はパットの上下の移動状態を示す断面説明図、第5図は空気吸引孔の他の設置例を示す断面説明図、第6図は他の実施例を示す説明図、第7図は更に他の実施例を示す説明図、第8図は別の実施例を示す説明図である。

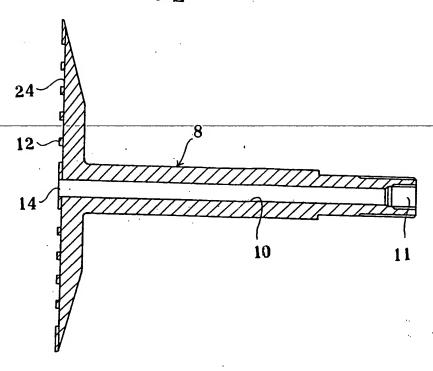
2 ····· 直空支持装置、 4 ····· 軸部、 6 ····· 支持部、 8 ····· 支持体、 1 0 ····· 空気孔、 1 2 ····· 吸着裏面、 1 4 ······ 空気吸引孔、 1 6 ·····パット、 2 4 ····· 空気流路、 2 8 ·····ピストン、 3 0 ·····シリンダー、 X ·····被支持 体。

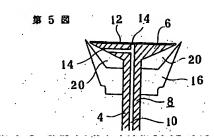
特許出關人 大道寺安栄

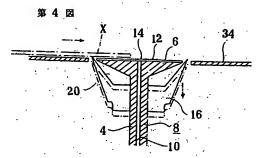
代理人弁理士 石原紹二年



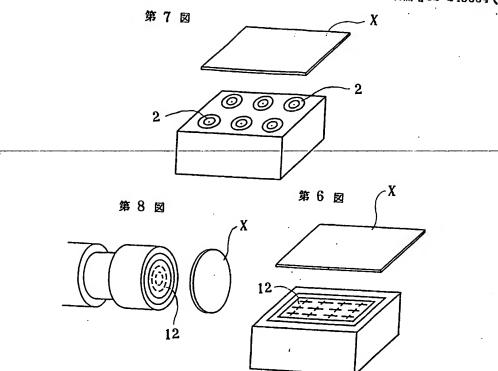








## 特開昭62-249834(7)



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| ☐ BLACK BORDERS   |
|---|
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES                 |
| FADED TEXT OR DRAWING                                   |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING                  |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES                                 |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS                  |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS                                  |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT                   |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| OTHER:  |

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.